

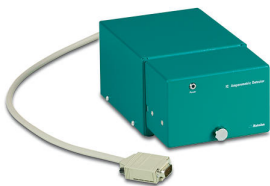
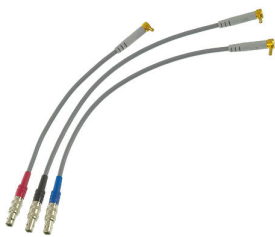


IC Amperometric Detector

2.850.9110

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。

納品範囲 2.850.9110

Order Number	説明	数量
1.850.9110	IC Amperometric Detector インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。	1 PCS
		
6.1831.010	PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m	1 PCS
		
6.2165.000	Connecting cable to 61257XXX	1 PCS
		

6.2744.014

Pressure screw 2x

1 PCS



6.2813.040

Dummy cell to the IC Amperometric Detector.

1 PCS



オプションアクセサリ

6.5333.000

IQ/OQ Kit for IC



6.5337.000

**IC equipment Wall-Jet cell:
without electrodes**



6.5337.010

**IC equipment Wall-Jet cell:
Carb (Au, Pd)**



6.5337.020

IC equipment Wall-Jet cell:

Cyanide (Ag, Pd)



6.5337.030

IC equipment Wall-Jet cell:

Anion (GC, Ag/AgCl).



6.1257.010

Wall-Jet Cell



6.1257.210
Au working electrode, 3
mm



6.1257.220
GC working electrode



6.1257.230
Pt working electrode



6.1257.240
Ag working electrode



6.1257.260
Au working electrode, 2
mm



6.1257.720
Ag/AgCl reference
electrode for 6.1257.xxx

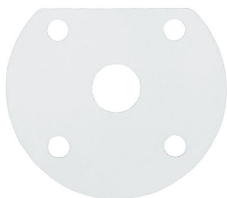


6.1257.740
Pd reference electrode to
6.1257.xxx



6.1257.810

50 μm spacer for the Wall-Jet cell.



6.1257.830

25 μm spacer for the Wall-Jet cell



6.1257.100

Thin-Layer cell



6.5337.200

**IC equipment Thin-Layer
cell: without electrodes**



6.2802.200

**Maintenance set for
6.1257.2XX working
electrodes**



6.2802.210

**Polishing disks for
6.2802.200 maintenance
set**



6.1257.820

**50 μ m spacer to Thin-Layer
cell**



6.1257.840

**25 μ m spacer to Thin-Layer
cell**



6.1257.270

**Cu working electrode, 2
mm**



6.5000.200

付属品キット: IC

Amperometric Detector

伝導性の低い溶液での測定のための IC Amperometric Detector のオプションとしての付属品セット。



6.5337.210

IC機器: 薄層セル: Carb (Au、Pd)

追加の付属品を含む薄層セルから構成される機器、金作用電極ならびにパラジウム参照電極による炭水化物分析のための電極付き。

